

Mandich 9-10 Serial No. 09/912,129 Filing Date: July 24, 2001

990151-6

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 平4-77327

Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)3月11日

C 03 B 37/014 Ğ 02 B 6/00

3 5 6

8821-4G 7036-2K

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全5頁)

69発明の名称

光フアイバの製造方法

の特 願 平2-187216

22出 顧 平2(1990)7月17日

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社 @発 明 大 賀

横浜製作所内

個発 明 者 石 111 真 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

個発 明 金 弘 堆 老 本 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

@発 明 久 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

住友電気工業株式会社 勿出 願 人

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

外2名

明

最終頁に続く

四代 理 人

明

弁理士 内田

1. 発明の名称

光ファイバの製造方法

2.特許請求の範囲

- (1) 石英を主成分とする多孔質母材を脱水、透 明化して光ファイバ用母材とする光ファイバ の製造方法において、多孔質母材に硫黄を添 加する工程を含むことを特徴とする光ファイ バの製造方法。
- (2) 上記多孔質母材に破費を添加する工程が、 多孔質母材を硫黄化合物を含む雰囲気中で 800℃~1700℃の温度で加熱処理する ことによることを特徴とする請求項(!)記載の 光ファイバの製造方法。
- (3) 上記装黄化合物が S Ct. 、S.Ct. および SOaょから選ばれる1種以上であることを 特徴とする請求項(2)記載の光ファイバの製造 方法。
- (4) 上記加無処理が硫黄化合物とCOとを含む 雰囲気中で行われることを特徴とする請求項

(2)または(3)に記載の光ファイバの製造方法。

(5) 多孔質母材に添加された硫黄濃度が、その 後の透明化処理後の当該透明ガラス体中にお いて10ppb ~1000ppm であることを特 撤とする請求項(1)記載の光ファイバの製造方 ≠ .

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は光ファイバの製造方法に関し、特に資 黄添加透明石英ガラス体の製造方法に関する。本 発明の硫黄鉱加石英ガラス体を母材として使用す ることにより、伝送損失に優れた高品質な光ファ イバを得ることができる。

〔従来の技術〕

石英系ガラス光ファイバでは、通常、コア部に 比屈折率を高めるための添加剤として、Ge, Pが 用いられる。これらの添加剤は、通常酸水素バー ナ中に石英を形成する SiCt。と共に、GeCt。, POCは。を原料として導入され、加水分解反応に より酸化物 (Ge Os. PsOs) として、石英中に添加 される。また、クラッド部には比屈折率を下げる ために添加剤としてフッ素(F)が添加されることがある。Fのクラッドへの添加は、特にコアが 純石英の場合に行われることが多い。従来、フッ 素を添加した石英ガラスを合成する方法として、 火炎加水分解法等により得られる純石英多して、 サ素雰囲気中にて加熱処理する方法(特顧昭61 ッ 素 雰囲気中にて加熱処理する方法(特顧昭61 ッ 2 5 1 5 3 8、同62-9143 8)が知られている。

〔発明が解決しようとする課題〕

[課題を解決するための手段]

本発明者らは鋭意検討努力の結果、石英ガラス中に硫黄を添加された光ファイバが密度ゆらぎを小さくでき、ガラス中での欠陥生成を抑えた極めて高品質な光ファイバであることを見出し、更にその製造方法も開発して、上記目的を達成できた。

即ち、本発明は石英を主成分とする多孔質母材を脱水、透明化して光ファイバ用母材とする光ファイバの製造方法において、多孔質母材に破賞を 添加する工程を含むことを特徴とする光ファイバの製造方法を提供する。

本発明において、上記多孔質母材に破費を添加する工程は、多孔質母材を破費化合物を含む雰囲気中で800℃~1700℃の温度で加熱処理することが特に好ましい。

上記蔵食化合物はSCV。、S₂CV。およびSOCV。 から選ばれる1種以上であることが特に好ましい。 本発明においては、上記加無処理が破費化合物 とCOとを含む雰囲気中で行われるとより効果的

である。

腫に対しては、その原因である濃度(組成)ゆら ぎと密度ゆらぎの解決が両立せず、困難な問題と なっていた。

更に、純石英コアファイバの場合には、クラッドのガラス組成F- SiO_i ガラスに較べて、断面積の少なく粘性の大きいコア部に練引張力が集中し、ガラス中のSi-O ー Si 結合が切断され、 $\equiv Si-O$ ・ t を t で t を t に t を t に t を t に t を t に t を t に t を t に t を t に t を t に t を t に t を t に t を t に t を t に t を t に t に t を t に t に t と t に t を t に t に t と t に t に t に t に t と t に

 $m=S_1-O-OH\cdots H$ を形成して $\lambda=1.52\mu$ mでの吸収増加となる。従って、これらの欠陥の存在は、通信被長帯である 1.33μ m. 1.55μ mに思影響を及ぼす。

本発明の目的は純石英コアファイバにおける濃度ゆらぎと密度ゆらぎの両方を解決できて、欠陥 生成が抑制され伝送損失が低減された極めて高品質な光ファイバの製造方法を提供することにある。

本発明においては、多孔質母材に添加された硫 黄濃度が、その後の透明化処理後の当該透明ガラス体中において1 0 ppb ~ 1 0 0 0 ppm であることが特に針ましい。

(作用)

就質は屈折率を上げる添加物(Ge. P)のように局在した構造をとらず、ガラスの散乱損失の原因である濃度ゆらぎは、ほとんど無い。そこで、適量の就費を添加した石英ガラスは、濃度ゆらぎによるレーリ散乱が少ない石英系ガラスとなることができる。

また、硫黄は石英ガラス中でSi - S 結合を形成する。この結合は、Si - O 結合よりも弱く、引張応力が生じた際には、Si - O 結合よりも、Si - S 結合が選択的に切断されると考えられる。従って、光ファイバの長期信頼性を損なう欠陥(≡Si - O・セミンの生成を抑制することができる。

本発明の製造方法を具体的に説明すると、 VAD法、 OVD法、その他の公知技術で作成した多

孔質母材を脱水、透明化してガラス母材にする工 程において、硫黄添加工程を持つ。好ましくは多 孔質母材を脱水処理した後、透明化する以前に、 硫黄含有雰囲気中で加熱処理することによる。 硫 黄含有雰囲気としては、装黄化合物、特に好まし くはSa:、S:a:およびSoa:から選ばれる 1種以上と、必要に応じてヘリウム等の不活性ガ スをキャリアガスとする雰囲気が好ましい。さら にまた、硫黄化合物含有雰囲気はCOを含むことが 特に好ましい。この理由は、雰囲気をより還元性 にして、炉内の酸素を低減させ、ガラスへの硫黄 添加を助長させるためである。 つまり、 酸素が存 在して、 S+0₁→S0₂ の反応を起こすことを 防止し、効率的に破費添加を行なう。COを添加 して行なう場合の条件の例を挙げると、SOIa: 3 0 0 cc/分、CO:100cc/分、He:15 & /分を反応炉内に供給し、温度1050℃で無処 強する等である。

破賞化合物含有雰囲気中での加熱温度は 8 0 0 で~1 7 0 0 でである。 8 0 0 で未満では硫黄化

al程度の通常の範囲のものでよい。

(宴施例)

以下に実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれに限定されるところはない。 実施例 1

第1図はVAD法によりストはHa、Oa、Ar等の説明図・ガスのであっているは、ボーナーにはHa、Oa、Ar等の説明図・ガスをひいます。のはこれがスをであっている。これが表には、ボーナーには、ボーナーには、ボーナーには、ボーナーには、ボーナーには、ボーナーには、ボーナーには、ボーナーには、ボーナーには、ボーナーには、ボーナーには、ボーナーには、ボーナーには、ボーナーには、ボーナーには、ボールをは、ボール

合物の破費への分解が十分には起こらず、170 0℃を越えると多孔質母材はガラス化し、十分な 破質添加ができない。また、多孔質母材のガラス 化に1700℃以上の高温は必要としない。

処理時間は2時間程度が一般的である。例えば ソーン炉を用いて、スート長500mmの多孔質母材を4mm/分の速度で処理する等である。

この硫黄版加処理により多孔質母材中に添加される硫質濃度は、該多孔質母材をその後透明化して得られるガラス母材中での硫質濃度が10ppb~1000ppm となるようにすることが好ましい。10ppb 未満では硫黄添加の効果が得られず、また1000ppm 以上の添加はできなかった。

破費添加処理の後、または額費添加処理と同時に行なう透明化処理の条件は、温度~1.7.0.0℃で、例えば出およびSCI。等の破費化合物からなる雰囲気中で加熱する等である。

前記したように本発明に用いる多孔質母材は純石英からなるものであれば、いずれの製法によってもよく、その密度(カサ密度)は 0.2 ~ 0.4 g/

以下、均熱炉を例に説明する。第2図において5はヒータであり、スートの全長がこのヒータ5により、ほぼ均一に加熱される。6は炉心管であり、7は雰囲気ガスの導入管である。炉心管6としては、高温加熱時に不純物揮散が少なく耐熱性の高い石英ガラス製のものが好ましい。

能SiOtスート体を表1に示す条件にて、加熱処理し、破費を添加した透明ガラス体を得た。

表 1

#		件		
处理	直度	時間	He液量	SCI:液量
第1段	1050℃	2 hr	15 & /分	200cc/ /)
第2段	1500℃	5hr	15 2 / 分	200cc/ 5)

S CV。は宝温(2 5 °C)で液体であり、不活性 ガス(本実施例では比)をキャリアガスとして導 入した。

この母材中の観賞濃度をICPで分析したところ、12ppa であった。

上記母材をコアとし、VAD法で作成したファ

特開平4-77327 (4)

景添加石英ガラス(1.3 重量%)をクラッドに用いて、単一モード光ファイバを作成し、伝送損失並びにガラス中の欠陥濃度についてESR割定を行い、特性を評価した。

伝送損失は従来の純石英コアシングルモードファイバが $0.19 \, dB/ka$ (被長 $1.55 \, \mu$ m) であるのに対し、硫黄添加ファイバは $0.18 \, dB/ka$ とその効果が確認された。

一方、ESR測定においては、従来ファイバではたE'センタ(ESi・)、NBOHC(Si・O・)パーオキシラジカル(ESi・O・O・)の常磁性欠陥が観測されたが、硫黄添加ファイバではE'センタ(ESi・)のみが観測されるだけであった。

工程、第2図は均熱炉を用いて加熱処理を行なう 工程、第3図はゾーン炉を用いる場合の加熱処理 工程を示す。第4図は実施例2で得た本発明によ るファイバの損失波長特性を示す図である。

図中、1はパーナ、2はフレーム、3は回転等、4はスート体、5は均熱炉またはゾーン炉のヒータ、6は炉心管、7は雰囲気ガス導入口を示す。

 代理人
 内田
 明

 代理人
 萩原
 亮

 代理人
 安
 西
 馬

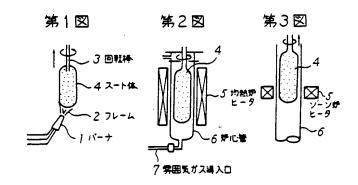
上記母材をコア材として、実施例 1 と同様に伝送損失を評価したところ、 0.1 7 5 dB/km (被長1.5 5 μm)であった(第 4 図)。

また、ESR分析の結果、ガラス中の欠陥は、 E'センタ (=Si・)が観測されるのみであった。 (効果)

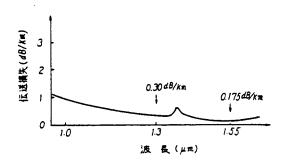
本発明による光ファイバは、特に純石英コアを有する単一モードシングル光ファイバにおいて、コア都に確黄を載加することにより、密度ゆらぎによるレーリ散乱と組成ゆらぎによるレーリ散乱を共に低くすることができる。また、光ファイバの長期信頼性を損なうNBOHC(=Si-〇・)・パーオキシラジカル(=Si-〇・)・毎の欠陥を低減することができるので、高品質な光ファイバを製造するのに極めて効果的である。

4. 図面の簡単な説明

第1回~第3回は本発明を説明する概略図であ り、第1回はVAD法によりスート体を製造する



第4図



第1頁の続き

⑫発 明 者 横 田

弘 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社 横浜製作所内